## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-227016

(43) Date of publication of application: 11.09.1989

(51)Int.Cl. G01F 1/68

(21)Application number: 63-053218 (71)Applicant: HITACHI METALS LTD

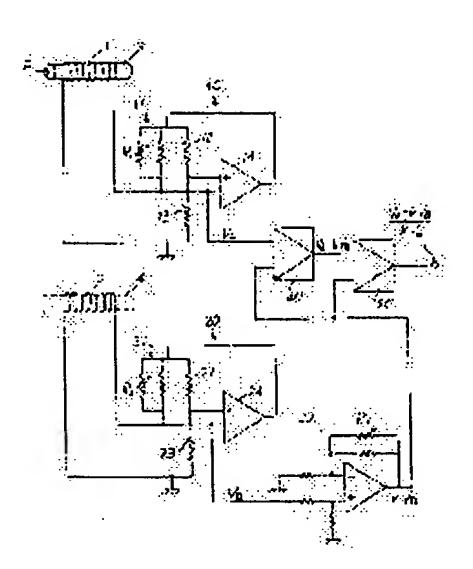
(22) Date of filing: 07.03.1988 (72) Inventor: TANAKA MAKOTO

## (54) MASS FLOWMETER

### (57) Abstract:

PURPOSE: To enable the wide-range and linear detection of a flow rate inside a pipe of a small diameter in particular, by controlling the temperatures of two resistance elements to made constant and by determining a specific relational value between the voltages of the two resistances obtained when a fluid is let to flow.

CONSTITUTION: A first resistance element 1 is wound round on a conduit 3 through which a fluid F flows, while a second resistance element 2 is installed independently in the vicinity of the element 1, and the elements are kept at a fixed temperature by a constant-temperature control circuits 10 and 20. A voltage VB of the second resistance element obtained when the fluid F is let to flow is multiplied by a constant K by a constant-multiplication circuit 30 to calculate KVB. Subsequently KVB is subtracted from the potential VA of the first resistance element by a subtraction circuit 40 to determine VA-KVB. This value is divided by a division circuit 50 to calculate a specific relational value (VA-KV



circuit 50 to calculate a specific relational value (VA-KVB)/KVB. This value is proportional to a flow rate Q, and when it is subjected beforehand to prescribed calibration, accordingly, the flow rate Q can be detected lineally in a wide range.

## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Numb r of appeal against examin r's decision of rejection]

[Date of requesting app al against examiner's d cision of r jection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Pat nt Office

# @公開特許公報(A) 平1-227016

⑤Int. Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

◎公開 平成1年(1989)9月11日

G 01 F 1/68

7187-2F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

**砂発明の名称** 質量流量計

②特 顧 昭63-53218

②出 願 昭63(1988) 3月7日

**@**発 明 者 田 中 誠

三重県桑名市大福2番地 日立金属株式会社桑名工場内

⑪出 顋 人 日立金属株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目1番2号

四代 理 人 弁理士 猪熊 克彦

明報書

1 発明の名称 貧量流量計

2 特許請求の範囲

流体が流れる導管に温度に応じて電気抵抗が変化する第1の抵抗体を巻回し、該第1の抵抗体をとは独立にかつ近傍に温度に応じて電気抵抗が変化するコイル状の第2の抵抗体を設け、前記部によって可抵抗体を同一かつ一定温度に保ち、(VA)/kVa)/kVa(ただしVA、Vaはそれぞれ第1及び第2の抵抗体に印加される電圧、kは定数である)を計数し、ご選量が等のときのVA/Vaである)を計数し、ごご量が等のときのVA/Vaである)を計数し、ごご量が等のときのVA/Vaである)を計数し、ごご目が等のときのVA/Vaである)を計数し、ごご目がある。

3 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

この発明は、導管内を流れる流体の質量流量を 計測するための流量計に関し、特に管径の小さな 導管内を流れる気体の質量流量を計測するための 流量計に関するものである。

## [従来の技術]

上記流量計に関する従来技術としては、特開昭62-132120 号公報に開示されたものがあり、これは液体が流れる導管に温度に応じて電気抵抗が変化する2個の同一の抵抗体を相接して巻回し、両抵抗体のそれぞれについて設けた定温度制御回路によって両抵抗体を同一かつ一定温度に保ち、(PA-Pa)/(PA+Pa) (ただしPA、Pa はそれぞれある)が第2の抵抗体に与えられるエネルギーである)を計数し、この値に基づいて導管内の流体の質量流量を計画する流量計である。

[発明が解決しようとする課題]

上記従来の流量計では、流量が 0 の状態で両抵抗体の平均温度下と外気温度 Taと の差 AT = T - To が増加すると、放然によって両抵抗体の熱が奪われて温度が低下するが、両定温度制御回路がこれを組伐するために、第 1 の抵抗体に与えられるエネルギー Paとはともに増加し、A を比例定数として Pa = Pa = A · ATの関係となる。

しかる後流体を流すと、流体の質量流量Qが増加するのに従って、上流側にある第1の抵抗体の流入端の流体温度は低下し、流入端の抵抗体温度も低下するが、第1の定温度制御回路は第1の抵抗体の平均温度Tを一定に保つから、第1の抵抗体に与えられるエネルギーPAは増加して、aを比例定数としてPA=(A+aQ)ATとなると同時に、流出端の抵抗体温度は上昇する。

他方、温度上昇した第1の抵抗体の流出場からの伝熱によって、下流側にある第2の抵抗体の流入端の抵抗体温度は上昇し、第2の定温度制御回路は第2の抵抗体の平均温度下を一定に保つから、第2の抵抗体に与えられるエネルギーP。は減少して、bを比例定数としてP。=(A-bQ)ATとなり、

$$\frac{P_A - P_B}{P_A + P_B} = \frac{(a+b)Q}{2A + (a-b)Q}$$

となる。

ここでPaはいくらでも増大し得るのに対して、 PaはO以下にはなり得ないから、流量Qが増加す るのにつれてPa=(A-bQ)AT の成立性が崩れ、広

応じて電気抵抗が変化する第1の抵抗体を巻回し、 該第1の抵抗体とは独立にかつ近傍に温度に応じ て電気抵抗が変化するコイル状の第2の抵抗体を 設け、前記両抵抗体のそれぞれについて設けた定 温度制御回路によって両抵抗体を同一かつ一定温 度に保ち、(VA-kVa)/kVa (ただしVA.Va はそれぞれ第1及び第2の抵抗体に印加される電圧、 k は定数であって流量が等のときのVA/Vaである) を計数し、この値に基づいて前記導管内の流体の 質量流量を計測する流量計である。

#### [作用]

第2の抵抗体に与えられるエネルギーPaは放熟による分だけであるから、Bを比例定数としてPa=B・dTであるが、第1の抵抗体に与えられるエネルギーPaは液体を加熱する分が加わるから、Pa=(A+aQ)dT となる。ただし液体の温度は外気温度Toに等しいと仮定して、aは液体の比熱である。また第1の抵抗体と第2の抵抗体とが同一のときには、B=Aである。

次に第1及び第2の低抗体の電気抵抗をそれぞ

範囲の流量に互ってこの流量針を利用することが 困難であった。またa=bであれば

$$\frac{P_A - P_B}{P_A + P_B} = \frac{a}{A}$$

となるから、(PA-Pa)/(PA+Pa)は流量Qに比例するが、流量の増加に伴う第1の抵抗体に与えられるエネルギーPaの増加量と、第2の抵抗体に与えられるエネルギーPaの減少量とは同一ではなく、a=bは成立しないから、上記比例関係は成立しないという同題点があった。

#### [課題を解決するための手段]

本発明は上記課題を解決するために、第2の低 抗体をレファレンス間として、導管に巻回するこ となく第1の抵抗体とは別個に配置し、これを利 用して第1の抵抗体に与えられるエネルギーのう ち放熱による分を除外しかつ外気温度の変動によ るエネルギーの増減を補正する回路を設けて、広 範囲の流量に亙って線形に流量を測定できるよう にしたものである。

すなわち本発明は、流体が流れる導管に温度に

h Ra. Ra E this.

$$V_A = (R_A P_A)^{1/2}$$

$$= (R_A \Delta T \cdot (A + aQ))^{1/2}$$

$$V_B = (R_B P_B)^{1/2}$$

$$= (R_B \Delta T \cdot B)^{1/2}$$

である。またkはQ=0のときの $V_A/V_B$ であるから、 $k=(R_AA/R_BB)^{1/2}$ であり、かつ両抵抗体は定温度制御しているから、 $R_A$ と $R_B$ とは一定である。

ここでPAのうち放熱による分は、液体を昇温させる分よりも格段に大きいからA⇒aQ、すなわちaQ/A≪1であり、

$$V_{A} = (R_{A} dT \cdot A)^{1/2} \cdot (1 + aQ/A)^{1/2}$$

$$= (R_{A} dT \cdot A)^{1/2} \cdot [1 + \frac{1}{2} \cdot (-1)^{2} + \cdots]$$

$$= (R_{A} dT \cdot A)^{1/2} \cdot [1 + \frac{1}{2} \cdot (-1)^{2} + \cdots]$$

の第3項以下を省略して、

$$V_A = (R_A \Delta T \cdot A)^{1/2} (1 + \frac{aQ}{2A})$$

となるから、

$$\frac{V_A - kV_B}{kV_B} = \frac{a}{2A}$$

となって、(VA-kVa)/kVa は流足Qに比例し、 (3) 巻回してもよいし、コイルのみとして用いてもよ かつ流量が大きいときにこの関係を阻害する要因 はない。すなわち広範囲の流量に互ってこの流量 計を利用することができる。

#### 〔寒旌例〕

本発明による流量計の一実施例を添付の図面に よって説明する。図は同実施例を示す回路図であ る。図において3は導管であって、該導管3内に は流体下が矢印方向に流れる。1は導管3の外周 に巻回した第1の抵抗体であって、該第1の抵抗 体1は、鉄ニッケル合金などの温度係数の大きな 材質よりなる。

2は、上記第1の抵抗体1とは独立に設けた温 度係数の大きなコイル状の第2の低抗体であり、 該第2の抵抗体2は、外気温度や外気の風速など の雰囲気の条件がほぼ第1の抵抗体1と同じにな るように、第1の抵抗体1の近傍に配置されてい る。第2の抵抗体2は、巻線数や線の太さや材質 までも第1の抵抗体1と同一にする必要はなく、 また尊管3と同一又は異なる材質の管又は丸棒に

り、外気温度Toが低下するか、または導管3内に 流体Fが流れると、第1の抵抗体1の温度が低下 してその電気抵抗も減少するが、差動増福器14へ の入力パランスが崩れて抵抗回路11と抵抗12との 接続点の電位が上昇し、第1の抵抗体1と抵抗回 で、路11との接続点の電位VAも上昇して該抵抗体の発 熱量が増加し、該抵抗体の温度は上昇してその電 気抵抗も増加し、こうして第1の抵抗体1の流入 端から流出端に亙る平均の温度では一定に採たれ、 したがって第1の抵抗体1の全体の電気抵抗RAも 一定に保たれる。

第2の抵抗体2のための定温度制御回路20の構 成と作用も上記と同様であり、両定温度制御回路 10、20 によって両抵抗体1、2 の平均温度が同一の 温度T、例えば 110℃になるように予め抵抗回路 11、12 の可変抵抗R1、R2 を定めておくことにより、 両抵抗体1.2 は同一かつ一定温度丁に保たれる、

次に30は定倍回路であって、第2の抵抗体2と 低抗回路21との接続点の電位 Vaが該定倍回路30に 入力され、可変抵抗Ruを調節することによってk いが、雰囲気条件をなるべく第1の抵抗体1と同 じにするために、第1の抵抗体1と同一のものを 使用して、導管3と同一の管4に巻回するのが望 ましい。ただしこのときでも管4に流体Fを流す わけではない。

10及び20は、それぞれ上記第1及び第2の抵抗 体 1.2 のための定温度制工御回路であり、両者は同 後に構成されているから、第1の抵抗体1のため の定温度制御回路10についてだけ説明する。すな わち第1の抵抗体1の一端は接地されており、他 塩は可変抵抗Riを含む抵抗回路11に接続されてお り、該抵抗回路11の他端は抵抗12に接続されてお り、該抵抗12の他端は抵抗13に接続されており、 該抵抗13の他端は接地されている。第1の抵抗体 1 と 抵 抗 回 路 11と の 接 続 点 と 、 抵 抗 12と 抵 抗 13と の接続点とは、差動増幅器14に入力されて、該差 動増幅器14の出力は抵抗回路11と抵抗12との接続 点に接続されている。

定温度制御回路10は以上のように構成されてお

倍された電位kV。が出力される、40は減算回路で あって、第1の抵抗体1と抵抗回路111との接続点 の電位VAと、上記定倍回路の出力 kVa との差VakVa が出力される。50は除算回路であって、上記 減算回路の出力 VA- kVa を前記定倍回路の出力 kVa で除した値 (、V\_- kV m)/kVm が出力される。前記 定倍回路30の可変抵抗Rkは、流体ドの遺量Qが O のときに、除算回路50の出力が0となるように調 整される。なお両抵抗休1、2 が全く同一であれば k=1であるから、定倍回路30を削除した構成と することも可能ではあるが、両抵抗体を同一のも のとすることは困難であるから、図のように定倍 回路30を設けることが好ましい。

本実施例は以上の構成と作用とを有し、除算回 路 50の 出力( V<sub>A</sub> - kV<sub>B</sub>) / kV<sub>B</sub> は広範囲の流量Qに 互ってQに比例するものであるから、該出力(VA ー kVa)/ kVa を予め流量Qに対して較正しておく ことにより、専管3内を流れる流体Fの流量計と して使用することができる。

なお VAー kVB を VBで除した ( VAー kVB) / VBも当

然に液量 Q に比例するものであるから、液算回路の出力 V<sub>A</sub> - kV m と定倍回路 30の入力 V<sub>B</sub>とを、除算回路 50への入力とすることもできる。

またk'をQ=0のときの $P_A/P_B$ 、すなわちk'=A/Bとすれば、

$$\frac{P_A - k' P_B}{k' P_B} = \frac{a}{A} Q$$

となる。すなわち(PA- K'PB)/k'PB、ないしは(PA- K'PB)/PBは流量Qに比例するから、第1及び第2の抵抗体に与えられるエネルギーPA、PBを計測する回路を設けた後に、上記と同様に定倍回路と被算回路と除算回路とを設けることにより、流量計として使用することもできる。

更に本実施例は両抵抗体1、2 を自己発熱型のものと使用しているが、温度を検出する抵抗体とは別にヒーターを設けた傍熱型のものとすることもできる。

#### [発明の効果]

1/2

本発明にかかる質量流量計によって、第1の抵抗体と第2の抵抗体との間に巻線の長さや太さや

材質などの相違があっても、また液体を流す導管と第2の抵抗体を巻回した管との間に太さや厚みなどのバラツキがあっても、導管内を流れる流体の質量流量は、広範囲の流量に互って線形に検出することができる。

#### 4 図面の簡単な説明

図は本発明にかかる質量液量計の一実施例を示す回路図である。

1…第1の抵抗体

2…第2の低抗体

3 … 導管

(4)

F … 流体

10.20 … 定温度制御回路 30… 定倍回路

40…減算回路

50…除算回路

代理人 弁理士 猪 熊 克 彦

# 図面

